

日本フォトファブリケーション協会
第30回技術セミナーのご案内

会員 各位

謹賀新年

新年を迎え 会員の皆様におかれましてはますますご清祥こととお慶び申し上げます。
旧年中は協会活動に格別のご支援・ご協力を賜り、心より厚く御礼申し上げます。
本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

本年度の技術セミナーは、〔製造現場でのAI活用の現状と課題〕をテーマとして、
下記の通り開催しますのでご案内申し上げます。半導体市場において、ここ数年AI向け
需要はプラス成長に寄与し、パソコン、スマートフォン、通信インフラにも搭載され
始めました。職場でも身近な事例を目の当りにすることも多くなってきました。

会員の皆様にお役にたつ有意義な情報をご提供いただける内容となっています
ので、多くの方がご参加くださいますようお願い申し上げます。

敬具

2026年 1月5日

日本フォトファブリケーション協会
理事長 二階堂 秀保

記

1. 開催日時 2026年2月13日（金）13：00～16：30（受付開始12：30）
2. 場所 東京・主婦会館プラザエフ 4F シャトレルーム
JR中央線四谷駅、麴町出口から徒歩1分、
<https://plaza-f.or.jp/access>
3. 参加費 15,000円/1人（会員）、18,000円/1人（非会員）
振込み先：三井住友銀行 柏支店（498）
普通口座番号 7969204 日本フォトファブリケーション協会

4. プログラムと演題・講師

時 間	演 題 と 講 師
13：05～14：05	講演①〔製造現場でのAI活用事例、メリット/デメリットと課題〕 (株) 船井総合研究所 AI推進室 飯塚 佳史 氏 * 製造現場でのAI活用事例を数多く紹介し、メリット/デメリットと活用の際の課題にも言及します。
14：15～15：15	講演②〔AIによる欠陥の自動分類〕 〔ワンショットAOIによるAI検査と官能検査〕 (株) ステラ・コーポレーション 代表取締役 大竹 信男 氏 * スクリーンマスクやエッチングパーツの様々な欠陥をAIに学習させ、分類・判断を自動化する取り組みを紹介します。
15：25～16：25	講演③〔ミタニマイクロニクス(AI)の活用事例〕 ミタニマイクロニクス(株) 取締役 山田 洋 氏 * 一般的な事務系業務から、本業である製造系業務でのAI活用の取り組みを紹介します。

5. お申し込み 2月5日(木)までに〔申込書〕をメール又はFAXでお送り下さい。
EM : jpfa-numata@arrow.ocn.ne.jp FAX : 04-7168-9301

6. レジメ 講演資料をPDFで事前にお送りしますので、メールアドレスは申込書に必ずご記入下さい。(会場ではレジメは用意しておりません)

以上